

电化学沉积非晶 NiO_xH_y 膜的电致变色特性及其机理^{*}

冯博学 谢 亮 蔡兴民 蒋生蕊

(兰州大学物理系, 兰州 730000)

甘润今

(北京机械工业学院基础部, 北京 100085)

摘要: 研究了用电化学方法在 SnO_2 基底上沉积的 NiO_xH_y 膜电致变色特性, 该膜是一种富氧结构, 具有优良的变色特性, 其透射式光密度 ΔOD 在可见光区可达 1 以上。 NiO_xH_y 膜在 KOH 电解液中的电致变色行为是由质子的注入或萃取所决定。 H^+ 注入并占据 Ni 空位, 会使一部分 Ni^{3+} 转化为 Ni^{2+} , Ni^{3+} 的减少将导致光透性增强, 这是因为 Ni 的 d 电子能级在 NiO_6 八面体晶场中被分裂为 t_{2g} 和 e_g 能级。 H^+ 的注入使 Ni^{3+} 的 t_{2g} 能级被电子填满, 变为 Ni^{2+} , 导致光学透明。反之, H^+ 的萃取使 t_{2g} 能级出现空穴, 即形成 Ni^{3+} , 导致光吸收。

关键词: 电化学沉积; NiO_xH_y 膜; 电致变色

EEACC: 7820J

中图分类号: O751

文献标识码: A

文章编号: 0253-4177(2001)02-0193-05

1 引言

Ni-O 膜是一种 P 型半导体材料^[1], 经水合作用变为 NiO_xH_y 后, 具有电致变色特性, 即在外加电压感应下, 具有多色性。利用电致变色涂层制作的电致显示器件有记录(着色)、储存(去除电压、记录保存)、擦除(加反向电压可漂白)的功能, 可用作图像信息显示。用其制作的“灵敏窗(Smart Window)”可用于光调制, 这将在现代科学技术和民用工业中有特殊的用途^[2]。

近几年发现的 Ni-O 膜与 WO_3 相比, 具有成本低、显色对比度高等优点。目前, 国际上对 Ni-O 膜在液态电解质中的变色性能研究取得了比较理想的结果^[3, 4], 着色对比度 C_t 达 1/5 左右。本文采用电化学沉积法制备均匀性好的非晶或纳米晶 NiO_xH_y 膜, 并研究其变色特性, 探讨变色机理。

2 实验方法

2.1 试样制备

电化学沉积 NiO_xH_y 膜是在自行设计的三电极系统上进行的。系统分为两部分, 一是以恒电位仪(HDV-7C)为主的驱动部分, 以提供一个稳定的极化电位, 另是以计算机为主的控制及数据采集部分, 即计算机产生一定的波形, 驱动恒电位仪按相应的波形动作。数据采集是由计算机将极化电流和极化电位数字化后, 读入计算机, 这里采用 SC1151。对 SC1151 编程, 使之产生慢速率扫描信号, 所用定时信号由计算机系统时钟获得。三电极系统的对电极使用 Pt 电极, 参比电极选用饱和甘汞电极。配制一定摩尔浓度比的 NiSO_4 和 NH_4OH 混合液作为电解质, 将 $\text{SnO}_2/\text{Glass}$ 作为工作电极, 放入多电极体系, 施加三角波, 开始沉积 NiO_xH_y 薄膜。图 1 是 $\text{SnO}_2/$

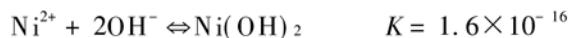
* 国家自然科学基金(批准号 69876018)和甘肃省自然科学基金资助项目。

冯博学 男, 1950 年出生, 教授, 目前从事光电功能材料的研究。

2000-01-29 收到, 2000-04-24 定稿

©2001 中国电子学会

Glass 电极在 $0.1\text{ mol} \cdot \text{L}^{-1}$ NiSO_4 与 $0.6\text{ mol} \cdot \text{L}^{-1}$ NH_4OH ($\text{pH}=8$) 溶液中的室温下的循环伏安图, 从 0.1 V 开始向阳极极化, 扫描速率为 20 mV/s . 在第一循环周期未发现氧化电流峰, 但电位在 0.8 V 返回时, 观察到阴极电流峰, 这时 $\text{SnO}_2/\text{Glass}$ 电极上发生如下反应:



生成的 $\text{Ni}(\text{OH})_2$ 沉积在其上, 当第二周期从阳极向阴极扫描时, 观察到了阳极电流峰, 表明工作电极上发生如下反应, 使 $\text{Ni}(\text{OH})_2$ 变为 NiOOH .



在第二周期阴极扫描时, 除 NiOOH 又被还原为 $\text{Ni}(\text{OH})_2$ 外, 又有新的 $\text{Ni}(\text{OH})_2$ 沉积在电极上. 在以后的多次循环中, 始终可以观察到阳极和阴极电流峰, 随着循环次数的增加, 膜在阳极极化时, 颜色逐渐加深, 说明膜在加厚.

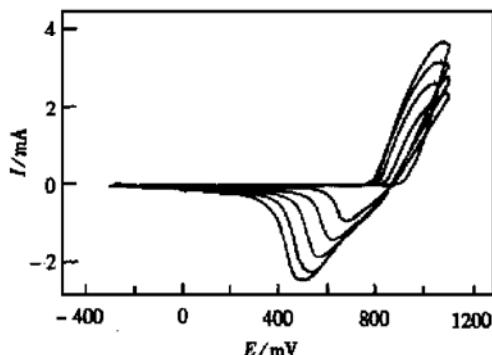


图 1 电化学制备样品时的循环伏安图

FIG. 1 Cycle $I-V$ Characteristics of Sample Fabricated by Electrochemical Deposition

2.2 性能测试

采用 D/max-2400 X 射线衍射仪研究膜的结构; 采用 DLM 2000 型 UV/VIS 双光束分光光度计测量其透射谱; 采用 BAS100B 电化学综合分析仪研究膜的电化学特性及电致变色的电化学过程. 其中电解池为标准的三电极系统, 计数电极为 Pt 电极, 参比电极为 Ag/AgCl 电极, 电解质为 $0.5-1\text{ mol} \cdot \text{L}^{-1}$ KOH 溶液; 膜厚用干涉显微镜测量.

3 结果与讨论

对在 NiSO_4 与 NH_4OH 浓度比为 $1:6$ 的电解质中沉积的膜, 光电子能谱分析其成分为 $\text{Ni}:\text{O}=1$

: 2.5(原子), 经 Dimension310 隧道扫描显微镜观察, 确定晶粒尺寸为纳米量级. X 光小角衍射分析, 发现所制膜为 NiO_xH_y 纳米晶态. $600^\circ\text{C}/2\text{h}$ 热处理的试样其着色态和漂白态的掠角衍射谱表明着色态有 $\gamma\text{-NiOOH}$ 生成, 漂白态以 $\text{Ni}(\text{OH})_2$ 为主.

图 2 是 NiO_xH_y 膜在三电极系统中所作的极化曲线($I-V$)(电解质用 $1\text{ mol} \cdot \text{L}^{-1}$ KOH 溶液). 由图知, 从 -600 mV 开始正向电位扫描时, 在 400 mV 附近阳极电流开始上升, 表示阳极着色反应开始, 并在 500 mV 处出现峰值, 着色态形成. 反向扫描时, 在 500 mV 附近电流开始反向增大, 表示阴极褪色反应开始, 并于 310 mV 处出现阴极电流峰, 漂白态形成.

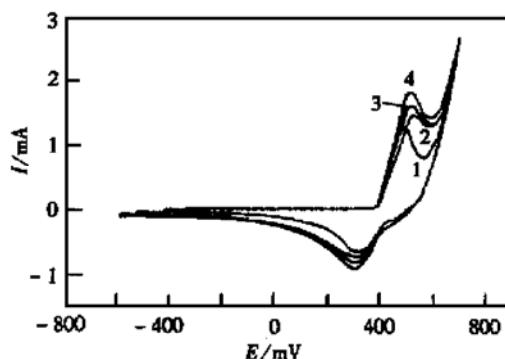


图 2 电化学沉积的 NiO_xH_y 薄膜在 $0.5\text{ mol} \cdot \text{L}^{-1}$ KOH 溶液中的循环伏安图 电解质 $\text{pH}=12$; 扫描速率: 20 mV/s ; SnO_2 方块电阻: $15\Omega/\square$; 电极面积: 1.5 cm^2 .

FIG. 2 Cycle $I-V$ Characteristics of NiO_xH_y Film

图 3 为着色态和漂白态的光透射谱. 由图可以看出, 着色态和漂白态对 $\lambda \leq 316\text{ nm}$ 的紫外光几乎全部吸收; 而对可见光, 着色态有大的吸收, 漂白态则有很好的透光性, 连同衬底一起对 $\lambda=450\text{ nm}$ 光的透光率分别为 6% 和 62%, 对 $\lambda=650\text{ nm}$ 光的透

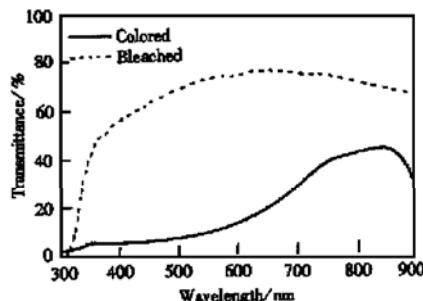


图 3 电化学沉积样品着色态与漂白态透射率谱

FIG. 3 Relation Between Transmittance and Wavelength for Sample

光率最大分别为 18% 和 75%. 由于透射光强 I 与入射光强 I_0 有如下关系^[4]:

$$I = I_0 e^{-\alpha t} = I_0 e^{-\Delta OD} \quad (1)$$

式中 α 为光吸收系数; t 为膜厚; OD 为光密度值. 定义透射式着色对比度为着色态与漂白态透射光强 I_c 和 I_b 之比^[4],

$$C_t = \frac{I_c}{I_b} = e^{-\Delta\alpha t} = e^{-\Delta OD} = e^{-\eta\Delta Q} \quad (2)$$

式中 $\Delta\alpha = \alpha_c - \alpha_b$, $\Delta OD = OD_c - OD_b$ 分别为着色态和漂白态的吸收系数差和光密度差. ΔQ 为着色时的电荷注入量, 其表达式为: $\Delta Q = \int idt$, $\eta = \Delta OD/\Delta Q$ 为变色效率. 利用图 3 可得透射式着色态光密度 ΔOD 变化谱线(如图 4 所示), 其中 $\Delta OD = \lg(T_b/T_c)$ (T_b , T_c 分别为漂白和着色态的透射率), 由此谱线可知, ΔOD 在 $\lambda = 460\text{nm}$ 处有极大值. 也就是说, NiO_xH_y 膜对 $\lambda = 460\text{nm}$ 的可见光有最强的变色敏感性.

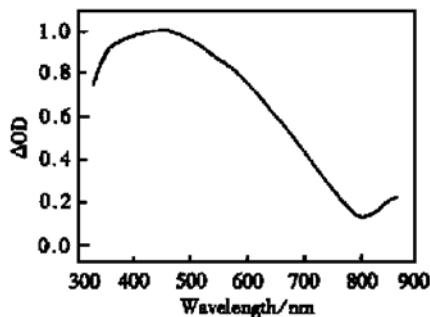


图 4 透射式光密度变化谱线

FIG. 4 Relation Between Light Transmission Density and Wavelength

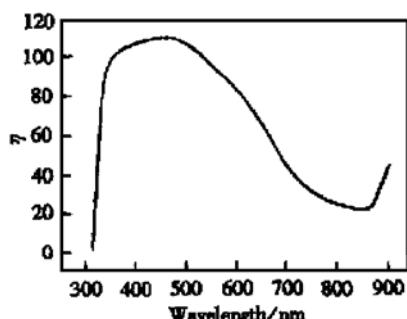


图 5 变色效率谱线

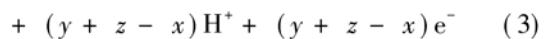
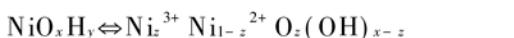
FIG. 5 Relation Between η and λ

利用图 2 所示极化曲线可求得电荷注入量 ΔQ

$= \int idt = 0.021C$ (取电位扫描速率为 20mV/s), 由式(2)和图 4 可得变色效率谱, $\eta = \Delta OD/\Delta Q$ (见图 5), 这一结果表明电沉积 NiO_xH_y 膜在可见光区有很高的变色效率, 特别对 $\lambda = 460\text{nm}$ 的光 η 达 111.

4 变色机理探讨

NiO_xH_y 膜在不同电解质中的循环伏安曲线表明, 碱性环境是 NiO_xH_y 膜发生氧化还原电化学反应的必要条件. 同时, 导致其电致变色过程的有效成分是正价小离子(H^+), 因此电化学反应式应为:



即膜在正向极化时, H^+ 从膜中迁移出并与膜外的 OH^- 结合形成 H_2O , 膜着色, 反之 H^+ 注入膜中, 使其漂白.

我们用电沉积制备的 NiO_xH_y 膜, 经 XPS 分析, Ni 与 O 原子比是 $1 : 2.5$, 即 $x = y = 2.5$, 是一种富氧结构. 这种非理想配比必然有大量的 Ni 空位形成. 化学计量的偏离, 必定涉及金属以不同氧化态存在的问题. 为保持电中性, 在 $\text{Ni}_{1-\delta}\text{O}$ 中每少 δ 个 Ni 原子, 相应有 2δ 个 Ni^{2+} 氧化为 Ni^{3+} , 出现混合价态. 光学吸收强度取决于 Ni^{3+} 的浓度, 当 Ni^{3+} 浓度高时, 式(3)中 z 增大, 呈现较强的吸收, 所以混合价态的化合物颜色较深(着色态). 当 H^+ 注入并占据膜中的 Ni 空位时, 会有一部分 Ni^{3+} 转化为 Ni^{2+} , 使 Ni^{3+} 含量减少, 导致膜的颜色变浅, 透光率增加(漂白态).

NiO 晶体是 NaCl 型晶体, 也可看成是 NiO_6 八面体在空间共边排列而成^[5](见图 6), 对无定形 NiO_x , 这种排列则是无规则的. 八面体之间有大的通道, 有利于小离子在其中迁移, 也正是这种结构, 导致了高的离子电导率, 低的电子电导率.

由图 6 可知, 每个 Ni 原子周围有 6 个 O 原子, 而每个 O 原子被夹在两个 Ni 原子之间, 八面体具有 O_h 对称性. 在八面体晶场中, Ni 的一组简并 d 轨道分裂为 e_g 和 t_{2g} ^[6] 两组轨道(见图 7), t_{2g} 是三重简并的, e_g 是二重简并的. 在八面体晶场中, t_{2g} 轨道下降, 而 e_g 轨道上升. 而 O 的 p 能级分裂为带有 p_b 及 p_\perp 两部分轨道的能级. 对 NiO_xH_y 来说, 随着 H^+ 的注入并占据 Ni 空位, 相当于一部分 Ni^{3+} 离子的 t_{2g} 能级被电子填满变为 Ni^{2+} , 导致光透明(漂白态),

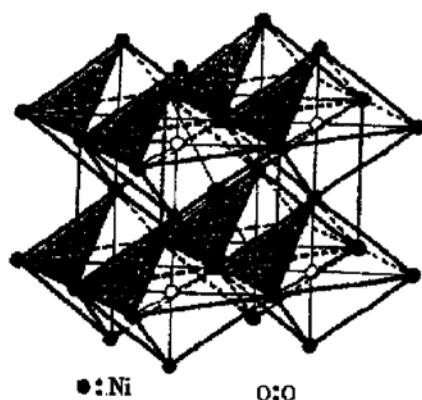


图 6 NiO 八面体示意图

FIG. 6 Schematic Diagram of Octahedron NiO

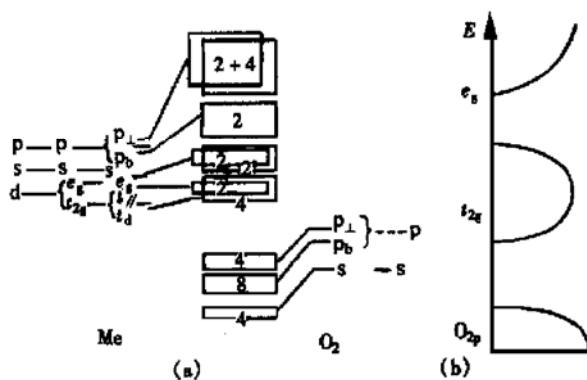


图 7 NiO 八面体晶场简并能级分裂示意图

FIG. 7 Schematic Diagram of Degenerate Energy Level Splitting for Octahedron NiO

而当 H⁺ 萃取出膜后, 即 t_{2g}能级不被填满, 使 Ni²⁺ 变为 Ni³⁺, 导致光吸收(着色态).

5 结论

用电化学沉积法在 NiSO₄ 和 NH₄OH 混合液中能制备出光密度 ΔOD > 1 的优质变色 NiO_xH_y 膜.

NiO_xH_y 膜的变色机理应是: H⁺ 的注入导致 Ni³⁺ 的减少、Ni²⁺ 的增加, 引起光学透明(漂白态); 反之, H⁺ 的萃取导致 Ni³⁺ 的增加, 引起光吸收(着色态).

参考文献

- [1] Eiji FUJII, Asushi TOMOZAWA *et al.*, Preferred Orientations of NiO Films Prepared by Plasma-Enhanced Metalorganic Chemical Vapor Deposition, *Jpn. J. Appl. Phys.*, 1996, **35**: L328—L330.
- [2] C. G. Granqvist, Window Coatings for the Future, *Thin Solid Films*, 1990, **193/194**: 730—741.
- [3] Eric L. Miller and Richard E. Rocheleau, Electrochemical and Electrochromic Behavior of Reactively Sputtered Nickel Oxide, *J. Electrochem. Soc.*, 1997, **144**(6): 1995—2003.
- [4] S. Yamada, T. Yoshioka, M. Miyashita *et al.*, Electrochromic Properties of Sputtered Nickel-Oxide Films, *J. Appl. Phys.*, 1988, **63**(6): 2116—2119.
- [5] C. G. Granqvist, Electrochromic Oxides: A Band Structure Approach, *Solar Energy Materials and Solar Cells*, 1994, **32**: 369—382.
- [6] FANG Shugan and ZHANG Qiren, *Physics on Crystal Color Center*, Press of Shanghai Jiaotong University, 1989.

Electrochromic Performance and Mechanism of Noncrystalline NiO_xH_y Thin Films Fabricated by Electrochemical Deposition*

FENG Bo-xue, XIE Liang, CAI Xing-min and JANG Sheng-rui

(Department of Physics, Lanzhou University, Lanzhou 730000, China)

GAN Run-jin

(BIM, Basic Sciences Courses, Beijing 100085, China)

Abstract: The electrochromic (EC) properties of the electrochemically deposited NiO_xH_y thin films on glass substrates coated with SnO₂ thin films were studied. The coloring and bleaching transmission rate C_t (which is the ratio of coloring light transmission density I_c to bleaching light transmission density I_b) is found to be 1/10 in the visible spectrum. In KOH electrolyte, the EC process is just the insertion and extraction of a proton or H⁺. OH⁻ only provides an oxidation and redox environment related to coloring/bleaching process. The insertion of H⁺ and its sequential filling the Ni vacancy will cause Ni³⁺ to turn into Ni²⁺. The reduction of Ni²⁺ then leads to the increase of light absorbance. It is because that the d energy level splits into t_{2g} and e_g energy levels in the octahedral crystal field of NiO₆. The insertion of H⁺ makes t_{2g} energy level of Ni³⁺ occupied by electrons and then transparent. On the contrary, the extraction of H⁺ causes t_{2g} energy level to lose some electrons and form Ni³⁺, resulting in the increase of light absorbance.

Key words: electrochemical deposition; NiO_xH_y thin films; electrochromism

EEACC: 7820J

Article ID: 0253-4177(2001)02-0193-05

* Project Supported by National Natural Science Foundation of China Under Grant No. 69876018 and Natural Science Foundation of Gansu Province.

FENG Bo-xue male, professor, born in 1950, is engaged in research on optoelectronic function materials.

Received 29 January 2000, revised manuscript received 24 April 2000

©2001 The Chinese Institute of Electronics